

Расписание занятий группы М18-621

ПОНЕДЕЛЬНИК

10:15 — 11:50	■ ЛЕК 4 ♣ ВНИИА ■ ЛЕК 4 ♣ И-308 ■ ПР 4 ♣ ВНИИА ■ ПР 4 ♣ И-308	Материаловедение и современные технологии в приборостроении ♣ Невский Р.Е. Основы промышленной безопасности современных производств ♣ Сумской С.И. Материаловедение и современные технологии в приборостроении ♣ Невский Р.Е. Основы промышленной безопасности современных производств ♣ Сумской С.И.
11:55 — 13:30	■ ПР 4 ♣ ВНИИА ■ ПР 4 ♣ И-308	Материаловедение и современные технологии в приборостроении ♣ Невский Р.Е. Основы промышленной безопасности современных производств ♣ Сумской С.И.
14:30 — 15:15	■ ЛЕК 3	Математическое моделирование и вычислительные методы ♣ Шаргатов В.А. ♣ В-117
15:20 — 17:00	■ ЛАБ 3	Математическое моделирование и вычислительные методы ♣ Аникеев А.А., Шаргатов В.А. ♣ В-117

ВТОРНИК

08:30 — 10:05	■ ЛЕК Ф	Военная подготовка ♣ каф.20
10:15 — 16:05	■ ПР Ф	Военная подготовка ♣ каф.20

СРЕДА

10:15 — 11:50	■ ЛЕК ♣ ВНИИА ■ ПР ♣ ВНИИА	Тепловые поля в приборостроении, тепловые воздействия и испытания ♣ Антропов Д.С. Тепловые поля в приборостроении, тепловые воздействия и испытания ♣ Антропов Д.С.
11:55 — 13:30	■ ПР ♣ ВНИИА	Тепловые поля в приборостроении, тепловые воздействия и испытания ♣ Антропов Д.С.
14:30 — 16:05	■ ЛЕК ■ ПР	Конструирование (часть 2) ♣ Ушков А.В., Якубов Р.Х. ♣ ВНИИА Конструирование (часть 2) ♣ Ушков А.В., Якубов Р.Х. ♣ ВНИИА
16:15 — 17:50	■ ПР	Конструирование (часть 2) ♣ Ушков А.В., Якубов Р.Х. ♣ ВНИИА

ЧЕТВЕРГ

12:45 — 14:20	■ ЛЕК ■ ЛЕК	Основы ядерных технологий ♣ Кадилин В.В. ♣ В-403 Основы ядерного нераспространения и безопасного обращения с ядерными материалами ♣ Кадилин В.В. ♣ В-403
---------------	----------------	---

ПЯТНИЦА

11:05 — 12:40	■ ЛЕК 3	Микропроцессорная техника ♣ Бенеш П.Б. ♣ ВНИИА
12:45 — 14:20	■ ЛАБ 3	Микропроцессорная техника ♣ Бенеш П.Б. ♣ ВНИИА
16:15 — 17:50	■ ЛЕК ♣ Б-100 ■ ЛЕК ♣ Б-100	Менеджмент и маркетинг (06.09.2019 — 27.09.2019) ♣ Степанова Е.Б., Прохоров И.В. Менеджмент и маркетинг (04.10.2019 — 22.11.2019) ♣ Прохоров И.В., Степанова Е.Б.